

第 18 回集積化 MEMS シンポジウム 講演論文原稿提出依頼と作成手引き V1

1. 原稿の提出

集積化 MEMS シンポジウムに採用された論文の著者には、講演論文原稿を提出頂きます。講演論文は本シンポジウムの論文集（ダウンロード形式）に掲載し、シンポジウム開催 1 週間前（2026 年 11 月 9 日）から公開します。

2. 原稿の提出期限

2026 年 9 月 25 日（金）正午

期限は厳守してください。講演論文が提出されない場合、講演は取り下げと見なします。

3. 講演論文原稿の形式

- ・用紙サイズ A4
- ・ページ数 2 ページから 6 ページ
- ・使用言語 日本語あるいは英語
申込時に選択された言語で講演論文を執筆ください。
申込時のタイトル・著者名がプログラムに掲載され、変更できませんのでご注意ください。
- ・原稿書式 Microsoft Word のフォーマットが本シンポジウムホームページにありますので、ご利用ください。<https://annex.jsap.or.jp/MEMS/>
講演論文原稿フォーマット（MS Word 用、和文）
講演論文原稿フォーマット（MS Word 用、英文）
図表にはカラーを使用可です。
- ・ファイル形式 PDF 形式（サイズ約 2MB 以内、セキュリティ保護無し、フォント全て埋め込み）
- ・付随情報 日本語要旨（200 字以内）、英語要旨（50 word 程度）

4. 著作権について

- 1) 本シンポジウム講演論文の著作権は、基本的には主催する応用物理学会に譲渡いただきます。著作権譲渡に関する詳細は、講演論文受付ページに記載されておりますのでご参照ください。
- 2) 著者が希望する場合、本シンポジウム講演論文の著作権を電気学会に譲渡することもできます。各学会の著作権譲渡に関する詳細は、講演論文受付ページに記載されておりますのでご参照ください。

5. 提出手順

- 1) 採択メールに記載の URL（<https://www.semiconportal.com/ft2026/login2.php>）から、講演論文受付ページに入ります。
- 2) 講演登録時の ID とパスワードを使い、ログインしてください。ID とパスワードがわからなくなった場合は事務局までお問い合わせください。
- 3) 講演登録時の情報に修正があれば、修正が可能です。さらに、日本語要旨、英語要旨を入力してください。
- 4) 著作権譲渡先を選択して、著作権譲渡にご同意をお願いします。
- 5) PDF 原稿を送信してください。

問い合わせ先 原稿作成、提出手順等についてご不明の点は事務局までお問い合わせください。

第 43 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局

第 18 回集積化 MEMS シンポジウム事務局

株式会社セミコンダクタポータル sensorsympo_2026@semiconportal.com

以上

How to prepare and submit your manuscript for the 18th Symposium on Integrated MEMS Technology

1. Manuscript submission

The author who was accepted presentation in the 18th Symposium on Integrated MEMS Technology should submit a paper to the technical digest. Your paper will be published on November 9, 2026 (one week before the symposium) as downloadable data, and registered in the IEEJ digital library.

2. Submission deadline

September 25, 2026 (Fri.) 12 : 00 JST

Submit your manuscript before the deadline. If you do not submit, your presentation will be canceled.

3. Paper format

- Size A4
- Pages 2 to 6
- Language English or Japanese
 - *The selected language at abstract submission should not be changed.
 - *The paper title, presenters, and co-authors information applied at abstract submission will be used for the program information and should not be change.
- Template You can download template for Microsoft Word from the symposium site:
<https://annex.jsap.or.jp/MEMS/>
Color figures are acceptable.
- Submission format PDF
(Size within approx. 2MB, without security protection, with fonts embedded)
- Additional info. Abstract text (approx. 50 words)

4. Copyright

- 1) Copyright of your paper is transferred to The Japan Society of Applied Physics.(JSAP). You can read the assignment for the copyright transfer on the manuscript submission site.
- 2) You can transfer your copyright to IEEJ on your selection. You can read the assignment for the copyright transfer on the manuscript submission site.

5. Submission procedures

- 1) Go to the paper submission site from the following URL: <https://www.semiconportal.com/ft2026/login2.php>
- 2) Login with ID and password that were obtained at the abstract submission. If you lost your ID, ask to the symposium office.
- 3) You can revise your presentation information. Input your abstract text (50 words).
- 4) Choose the institute to which you transfer copyright and confirm your agreement.
- 5) Send your pdf manuscript.
- 6) You will receive a confirmation e-mail. You can revise your manuscript and information before the deadline.

Contact

The 43rd Sensor Symposium and the 18th MEMS Symposium on Integrated MEMS Technology
C/o Semiconductor Portal Inc.
sensorsympo_2026@semiconportal.com
Tel: +81-3-6807-3970